## 委26-7

TT-500A型ロケット9号機による 宇宙材料実験について

> 55.12.10 宇宙開発事業団

## 1. 概 要

事業団は、昭和55年9月14日にTT-500A型ロケット8号機によって宇宙材料実験用搭載装置の機能確認試験を行い、ほどその目的を違成した。

今回、9号機による宇宙材料実験は、前回の8号機と同様射場系追尾試験 と同時に行うものである。

実験にあたつては、科学技術庁の昭和52,53,54年度特別研究促進調整 費による「宇宙空間を用いた新材料製造のための地上実験に関する総合研究」 及び前回8号機の機能確認試験の成果に基づき、関係研究機関の協力を得て 実施することとしている。

## 2. 字宫材料实験

今回の9号機についての内容等を下表に示す。

実験テーマ	実 験 内 容	関係研究機関	備 考
ニツケル系 合金の 製造実験	Ni-TiC 系及びNi-Al <sub>2</sub> 03 系焼結材を電気炉内で加熱・ 溶触・加圧・冷却処理して、 TiC及びAl <sub>2</sub> 03が均一分散し て良好な組織をもつ複合合金 を作製する。	科学技術庁 金属材料 技術研究所	電気炉 3 個使用 前回の 8 号機では機 能確認試験のため 2 個とした
アモルフアス半導体の製造実験	SiーAsーTe 系カルコゲンア モルフアス材料を電気炉内で 加熱・溶融・冷却処理して、 三元素が均質に混合した良質 のアモルフアス半導体の作製 を行う。	理 化 学 研 究 所	電気炉1個使用 (前回の8号機と同じ)